光学式変位計を用いた配管振動の非接触測定法と 測定装置の開発

Development of Contactless Measurement Methods Using Optical Displacement Sensors for Piping Vibration and Measurement Instruments

前川 晃 (Akira Maekawa) *1

要約 原子力発電所では振動による配管の疲労損傷が数多く報告されてきた。この振動疲労を 未然に防止するために,配管の振動応力測定が行われている。従来から,発電所内に数多く存在 する配管を簡便に効率良く測定できる方法が求められてきた。本研究では,光学式非接触変位計 を用いた2種類の振動応力測定法を提案し,提案した方法に基づいて測定装置を開発した。モッ クアップ試験および実機測定による検証の結果,提案した方法は、実用上十分な測定精度で従来 法に比べてはるかに短時間で測定できた。これらの結果から,提案した方法が発電所の実機配管 の振動応力を十分に評価可能であり,かつ効率的に実施できることを明らかにした。

キーワード 非接触振動測定法,光学式非接触変位計,発光ダイオード,LED,配管振動,振動応力測定, 小口径配管,短時間測定,簡便性,可搬式測定装置

Abstract In nuclear power plants, a number of failure events of piping due to vibration fatigue were reported. Vibration stress of piping is measured to prevent its fatigue failures. Easier handling and more efficient measurement methods have been still desirable for evaluating a number of piping in the plants. The present studies have proposed two kinds of methods to measure vibration stress using optical contactless displacement sensors and have developed devices to measure the vibration stress based on the proposed methods. As a result of verification using mock-up piping system and actual piping in the nuclear power plants, the measurement accuracies of the proposed methods and the current method were nearly equal and the proposed methods provided further faster measurement than the current method. These results revealed the proposed methods could evaluate the vibration stress in the actual piping of plants sufficiently and efficiently.

Keywords Contactless vibration measurement, Optical contactless displacement sensor, Light-emitting diode, LED, Piping vibration, Vibration stress measurement, Small-bore pipe, Short time measurement, Handy handling, Portable measurement instrument

1. 緒言

原子力発電所ではドレン管、ベント管、計装配管 など外径3インチ(75mm)以下の小口径配管が多 数存在する(図1)。これらの小口径配管において、 ポンプや圧縮機などの回転機器の運転に伴う機械振 動や流体振動を原因とする疲労損傷のトラブルが数 多く報告されている⁽¹⁾⁻⁽⁶⁾。これらの報告では、原 子力発電所の配管系トラブルのうち20%程度が振 動疲労であると述べられている。国内の原子力発電 所においても毎年10件から20件の振動疲労による トラブル事例が報告⁽⁷⁾されており,振動疲労は依 然として原子力発電所の保全管理の主要な課題であ る。振動疲労を原因としたトラブルの未然防止策と して小口径配管と母管との接続部の強度補強や配管 支持構造物の追設による機械振動や流体振動との共 振回避が対策として行われているが,振動事象発生 原因の40%以上が保守不良や設計不良である⁽⁷⁾こ とからハード対策だけでは保全管理として十分でな く,疲労損傷対策の一つとして,小口径配管に生じ る振動応力を測定し健全性を評価する方法が取られ ている。

^{*1} 元(株)原子力安全システム研究所 技術システム研究所 現関西電力(株)

振動応力を測定する従来の方法としてひずみゲー ジを配管に貼付して振動応力を求める方法^{(8),(9)} や 配管系に広範囲にわたり取り付けた加速度計にて測 定した値から同定した振動モードを利用して振動応 力を求める方法^{(10),(11)}がある。これらの方法は精度 の高い測定が可能であるが、測定装置の設置に関す る作業時間や熟練した振動応力測定技術を必要とす る。

疲労損傷が発生する可能性が高い小口径配管は発 電所内に数多く存在するため,従来の方法に代わる, より効率的な振動応力測定方法の開発が望まれてい る。

従来から新しい振動応力測定技術として光ファイ バー⁽¹²⁾⁻⁽¹⁴⁾ やレーザードップラー振動計⁽¹⁵⁾ を利用 したシステムの提案が行われてきている。これらの 技術は振動測定を専門とする技術者に求められる高 度な専門知識や技術を前提としたものであり,発電 所運営などの専門が異なる技術者であっても扱える 振動測定技術は著者の知る限りでは提案されていな い。このような技術では,測定精度とともに測定の 効率性や取り扱いの簡便性が必要である。

これまでに小口径配管を対象にして,効率的か つ簡便な振動応力測定方法を研究⁽¹⁶⁾⁻⁽²⁰⁾してきた。 これらの研究では,現場での取扱いが簡単で,結果 も迅速に得られる効率的な振動応力測定方法とし て,非接触変位計を用いた振動応力測定方法を提 案⁽²¹⁾⁻⁽³⁶⁾した。この方法は,光学式非接触変位計 を用いて得られた変位測定値により,配管の比較的 狭い範囲に生じる変形状態(曲率半径)を近似的に 求めて振動応力を直接算出する。この曲率半径を非 接触で測定できれば,配管の振動応力を非接触で測 定できることになる。

これまで曲率半径の非接触測定法として二つの方 法を考案することで2種類の配管振動応力の非接触 測定法を提案した。まず,本稿では提案した2種類 の非接触振動応力測定法について述べる。これらの 方法の特徴として,振動応力算出式の単純化と非接 触測定方式の採用により測定前後の作業を不要にし て機動的かつ効率的な振動応力測定を可能としたこ となどが挙げられる。次に,提案した方法を基に開 発した測定装置を示す。最後に,実機の振動挙動を 模擬できる配管系モックアップを用いた振動試験や 発電所実機での測定を行い,提案した方法の実用性 や適用性を検証した結果を示す。



図1 小口径配管の例

2. 提案した非接触振動応力測定の原理

原子力発電所の配管系は3次元複雑形状をしてい るため振動モードも複雑である。しかしながら,振 動による疲労破損を起こす部位は,母管に接続され ている小口径配管がほとんどであり,破損箇所も母 管と小口径配管の接続部,つまり小口径配管の付根 部である。したがって,付根部に着目して一端を固 定端とした梁振動に近似して配管振動を評価できる と考えられる(図2)。この梁振動により生じる変 位を測定して,梁のたわみに対応する曲率半径を求 め,梁の1次の振動モードに近似すれば,振動応力 を求めることができる。この方法は,非接触で変位 測定をすれば直接的に振動応力を測定できることを 示す。従来提案されていないこのような配管振動応 力の非接触測定方法の原理を以下に示す。

図2は配管振動状態における配管の曲げ変形状態 の模式図を示している。振動による曲げモーメント が配管に作用した場合に生じる曲率および振動応力 は、梁理論に基づき式(1)および式(2)でそれぞれ表 され、これらを整理すると、振動応力は式(3)とし て得られる。

$$\frac{1}{R} = \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{M}{EI} \tag{1}$$

$$\sigma = \frac{M}{Z} \tag{2}$$

$$\sigma = -\frac{E}{R} \cdot \frac{I}{Z} \tag{3}$$

ここで, *R*は配管に生じる曲率半径, yは任意のx 点におけるたわみ, *M*は曲げモーメント, *E*はヤン グ率, *I*は配管の断面二次モーメント, *σ*は振動応力, *Z*は配管の断面係数をそれぞれ表わす。 配管に発生する振動応力 σ は配管外径をDとして 式(4)となる。

$$\sigma = -\frac{E}{R} \cdot \frac{D}{2} \tag{4}$$

式(4)において, EおよびDは配管の仕様で決ま る既知の値であり, Rのみが未知数である。した がって, 曲率半径Rを非接触で求めることができれ ば, 振動応力を非接触で測定できる。この方法は測 定範囲内に振動モードの変曲点が存在しない場合に 有効⁽³³⁾である。

曲率半径を求めるための非接触振動変位測定は, レーザー変位計や発光ダイオード(LED)変位計 で可能である。レーザー変位計では遠方から振動変 位測定が可能である(例えば,高放射能を有する配 管に近づかなくても測定ができる)が,レーザー光 を配管の振動方向に平行に照射して反射光を測定す ることから,測定精度が測定位置ずれに伴う配管 表面の曲率の影響を大きく受ける。これに対して, LEDは配管の振動方向に垂直に光の帯を照射して 振動する配管により遮られる領域から振動変位を見 積るため,測定精度が配管形状の影響を受けない。 本稿では、レーザー変位計を用いた非接触振動応力 測定⁽¹⁷⁾⁻⁽²⁰⁾に比べ,精度の良い振動変位測定が可 能なLED変位計を用いた非接触振動応力測定につ いて述べる。

LED変位計を用いて曲率半径を求める方法はい



くつかあるが⁽²⁷⁾,測定精度の良好な2種類の方法 について以下に述べる。一つ目は複数のLED変 位計を用いる非接触振動応力測定法^{(21)-(25),(31)-(34)}で あり,ここでは標準LED式非接触振動測定法と呼 ぶことにする。もう一つは一台のLED変位計を用 いる方法^{(26)-(31),(35),(36)}であり,改良LED式非接触振 動測定法と呼ぶことにする。

3. 振動応力測定方法 (標準LED式非接触振動測定法)

3.1. 標準LED式非接触振動測定法におけ る曲率半径算出

標準LED式非接触振動測定法では3台のLED非 接触変位計を用いて曲率半径Rを求め、測定位置で の振動応力を求める。次に、次節で述べるように4 台のLED非接触変位計を用いることにより、異な る3箇所にて求めた振動応力を使って振動疲労の発 生しやすい配管付根部の振動応力を推定することが できる^{(22)-(24),(32)}。

本節では,標準LED式非接触振動測定法の曲率 半径算出方法について述べる。図2において,振動 応力測定範囲における変形状態を1つの円弧に近 似すると,幾何学的な条件から式(5)~式(7)が成立 する。

$$(X_0)^2 + (-u_1 + Y_0)^2 = R^2$$
(5)

$$(X_1 + X_0)^2 + (-u_2 + Y_0)^2 = R^2$$
(6)

$$(X_2 + X_0)^2 + (-u_3 + Y_0)^2 = R^2$$
(7)

各測定点の振動による変位を u_i (i=1,2,3) とし, X_0 はRの中心Oから u_1 の測定位置までのX方向の距 離, Y_0 はOから配管の中心軸までの距離, X_1 および X_2 は変位を測定する間隔(以下,測定間隔)をそれ ぞれ表わす。非接触型変位計によって u_i を測定する ことにより式(5)~式(7)からRを求めることができ, 求めたRを用いれば式(4)から振動応力を算出する ことができる。

図2 提案した配管振動応力の非接触測定法

3.2. 配管付根部の振動応力測定方法

小口径配管の振動応力評価では、母管との接続部 に生じる応力(以下,付根部応力)を求める必要が ある。3.1節に示した測定方法では、測定範囲の中 心位置の振動応力が算出されるため、付根部応力を 直接求めることはできないが、非接触変位計の測定 点を4点とすることで付根部応力を外挿により求め ることとした。図3に、本研究で用いた付根部応力 外挿方法の概要と手順を示す。付根部応力*o*の算 出式を式(8)に示す。

$$\sigma_o = \frac{(\sigma_c - \sigma_B)}{\Delta X} \cdot X_{BC} + \sigma_{BC}$$
(8)

ここで、 σ_B 、 σ_C および σ_{BC} はB点、C点およびBC の中点における振動応力、 ΔX は測定間隔、 X_{BC} は付 根部から σ_{BC} までの距離をそれぞれ表す。

提案した測定方法では、3つの変位測定データから1つの振動応力を算出できる。したがって、4つの変位測定データがあれば、そのうち3つの変位測定データを組み合わせることで4通りの振動応力を 算出できる。図3では、この4通りの振動応力を σ_B および σ_C , σ_{BC-1} , σ_{BC-2} で表わしている。ここで、 σ_{BC} は、 ABDとACDの2通りの変位測定データの組み合わ せから求めた振動応力 σ_{BC-1} と σ_{BC-2} の平均値である。

この方法の妥当性は、数値解析を用いた時刻歴応 答解析結果により評価を行った。時刻歴応答解析は, 梁要素により図2の形状を模擬した解析モデルを用 いて, 汎用構造解析コードNastranにより実施した。 解析で得られた各節点の変位波形にランダムなノイ ズを加えてモデル付根部近傍の仮想的な変位計測値 を作成した。次に、仮想的な計測値を式(4)に代入 して振動応力を算出し、さらに式(8)により付根部 応力を推定した。これらの値を標準LED式非接触 振動測定法で求めた振動応力と付根部応力として, 元の数値解析から直接求めた振動応力と付根部応力 を真値として比較した。図4に加振振幅100 µm(二 乗平均平方根 (rms) 値)、計測間隔 (図2におけ る X_1 と (X_2-X_1)) を38 mm、付加するノイズ振幅を 0~5 μmとした条件におけるσ_Bの振動応力計算結 果を示す。図4の横軸は数値解析から直接求めた振 動応力である。縦軸は標準LED式非接触振動測定 法に基づいて算定した振動応力であり、数値解析で 求めた振動変位にノイズを付加することで変位計に より測定した振動変位のような測定誤差を含んだ条

件にした。この振動変位から標準LED式非接触振 動測定法により振動応力を算定することで変位計の 測定誤差の影響を解析的に評価した。測定位置の振 動応力値はノイズ振幅に比例して大きく影響を受け ることがわかる。この影響度は計測間隔に依存する が、ここでは明確に影響が見られる38 mmの場合 を示している。図5は式(8)を用いて付根部応力σ。 を計算した結果を示す。ノイズの影響が低減された。 ノイズの大きさに依存せずに±5PMa程度のばらつ き範囲に収まっており、理論的に生じ得る測定誤差 を示唆した。この解析的検証から、式(8)の方法を 用いることで付根部応力の測定値はノイズの影響を 受けにくく測定精度が一定になっていることがわか る^{(32),(34)}。この結果から式(4)により振動応力を求 めて、式(8)により付根部応力を求めるという標準 LED式非接触振動測定法の妥当性を明らかにでき た。



図3 標準LED式非接触振動測定法における小口径配管 の付根部応力を求める方法





3.3. 標準LED式非接触振動測定法に基づく測定装置の開発

提案した測定方法を実現するために, LEDを 用いた光学式非接触変位計を用いた測定装置を 開発^{(24),(25)}した。この変位計は、図6に示すように 投光部と受光部の間に振動している小口径配管を挟 み込み、配管が振動することによって生じる投光部 から発した光の遮りや透過を受光部で測定すること により、光の明暗境界部の移動量を振動による変位 として測定する。このLED式の非接触変位計を4 台組み合わせて測定部とし、コントローラーおよび パソコンと接続することにより変位の測定から振動 応力の測定までをシステム化した(図7)。図8に 非接触変位計4台を用いた振動応力測定装置による 配管測定の概要を示す。非接触変位計の台数を4台 にすることにより、同時に複数の位置について測定 し、小口径配管の振動応力評価で必要となる小口径 配管と母管との接続部に生じる付根部応力を一度の 測定で求められるようにした。

図9には配管振動測定のデモンストレーションの 様子を示す。図9に示すように振動している配管を 測定部で挟み込みLED光を当てることで振動応力 を測定することができる。変位計により測定した変 位測定値に対して信号処理によって配管振動に基づ く振動変位のみを抽出するため、手持ちで測定する ことによる手ぶれの影響は小さい。



図6 発光ダイオード(LED)を用いた非接触変位計の 振動測定原理



図7 標準LED式非接触振動測定法に基づいて開発した 振動応力測定装置



図8 標準LED式非接触振動測定法の振動応力測定装置 による測定方法



図 9 標準LED式非接触振動測定法の振動応力測定装置 による測定デモ

振動応力測定方法
 (改良LED式非接触振動測定法)

4.1. 改良LED式非接触振動測定法による 振動応力測定

前述の方法は、測定精度を得るために測定間隔を 大きくする必要⁽³²⁾があり、その結果としてある程 度の長さの測定領域を必要とする。しかし、図10 に示すように発電所には直管部の短い、いわゆる狭 隘部を持つ配管がある。前述の方法はこのような配 管の振動応力測定に不向きである。また、LED非 接触変位計を4台使用する方法であることから小型 化や軽量化に制約があった。測定領域を小さくして 狭隘部の配管の振動応力を測定するためや測定装置 の小型化と軽量化を推し進めるために上述の方法を 改良した。この改良した方法は、数mmの範囲内で 16箇所の振動変位測定が可能な変位計を1台のみ 使用し、2章で述べた測定原理に基づいて測定する 方法である^{(26),(27)}。

配管曲げ状態における小口径配管を一本の円弧と みなし、円の中心は母管軸上にあると考える。す ると、図11に示す三角形が描ける。16点の変位測 定位置の中心位置をA、変位測定データを直線近 似したものが母管軸上の線と交わる点をD、母管と 分岐管が接続されている付根部をB、点Aから母管 軸上に垂直に下ろした点をC、円弧の中心をOとす る。 \triangle DAB = θ_{l} , \triangle BAC = θ_{2} , \triangle AOC=xとおく。 \triangle ACO $\ge \triangle$ ACB は \ge もに直角三角形であることか ら \triangle CAO = (90° - x), \triangle CBA = (90° - θ_{2})である。 点A \ge 点B はいずれも円弧上の点であり、円の中 心Oと点A, 点Bを結ぶそれぞれの直線AO, BO はいずれも円の半径(曲率半径R)となり等しいこ とから, \triangle ABOは二等辺三角形となる。したがっ て, \triangle ABOと \triangle BAOは等しくなるから以下のよ うになる。

$$(90^{\circ} - \theta_2) = \theta_2 + (90^{\circ} - x)$$
 (9)

$$\mathbf{x} = 2\theta_2 \tag{10}$$

また、 $\triangle ACD \ge \triangle OAD$ は相似な三角形である から $\triangle DAC = \triangle DOA$ であり、以下のようになる。

$$\theta 1 + \theta 2 = x \tag{11}$$

式(10)と式(11)より, $\theta_1 = \theta_2$ である。したがって, 測定位置Aと付根部Bを結ぶ直線ABの傾きは測定 位置Aにおける接線(直線AD)の傾きの1/2になる。

直線ADの傾きを変位測定データから求められ れば、直線ABの傾きを求めることができる。直線 ACの長さが分かれば、直線ABの傾きから点Bの 座標と直線BCの長さが求められる。直線ACと直 線BCの長さが求まれば、△ACOについての三平 方の定理から曲率半径Rを求めることができる。

$$R = \frac{\overline{BC}^2 + \overline{AC}^2}{2\overline{BC}}$$
(12)

式(12)で得られた曲率半径Rを用いて,式(4)から振動応力を算出することができる。この方法(以下,改良LED式非接触振動測定法と呼ぶ)は配管狭隘部の振動応力を付根部に近い位置で算出することから,算出値を付根部応力として近似できる。

4.2. 改良LED式非接触振動測定法に基づ いた測定装置の開発

改良LED式非接触振動測定法に基づいて,図12 に示すような1台のLEDを用いた光学式非接触型 変位計を用いた測定装置を開発⁽³⁵⁾した。この装置 では,1台で最大16箇所の振動変位を同時に測定 できる非接触型の変位計を用いることにより,測定 精度を低下させずに装置測定部の小型化を実現でき た。この方法により配管直管部が約4 cmしかない 狭隘箇所の測定を可能とした。内蔵電源とコント ローラー,タブレット型のパソコンと接続すること



図10 狭隘部を持つ小口径配管



図11 改良LED式非接触振動測定法による曲率半径算出 方法

により振動変位の測定から振動応力の測定までをシ ステム化するとともに可搬性の高い測定装置とする ことができた。図13は改良LED式非接触振動測定 法に基づいた振動応力測定装置の測定概要を示す。 LEDを1台使用するだけなので、システムも単純 化された。

図14には配管振動測定のデモンストレーション の様子を示す。図に示すように振動している配管を 測定部で挟み込みLED光を当てることで振動応力 を測定することができる。この変位計でも測定した 変位測定値に対して信号処理により配管振動に基づ く振動変位を抽出するため手ぶれによる影響は小さ い。1台のLED非接触変位計を使用するだけなの で、片手で測定を行いながら他方にてタブレット型 パソコンで操作をすることができるという取扱いに 優れた装置を開発することができた。

このように、改良LED式非接触振動測定法により配管振動応力の非接触測定法の適用範囲の拡大と 可搬性の向上が達成できた。



図12 改良LED式非接触振動測定法に基づいて開発した 振動応力測定装置



図13 改良LED式非接触振動測定法の振動応力測定装置 による測定方法



図14 改良LED式非接触振動測定法の振動応力測定装置 による測定デモ

5. モックアップ試験および発電所での測 定による精度検証

5.1. 配管系モックアップの振動測定

提案した振動応力測定法の実機適用性を明らかに するため、実機配管が振動して疲労損傷を生じる状 態での振動応力測定の可能性を検証した。モック アップ試験では、ひずみゲージにより測定した振動 応力値と開発した装置で得られた応力測定結果を 比較することにより提案した方法の精度検証⁽²⁵⁾⁻⁽³⁶⁾ を行った。検証に用いる配管系モックアップは、実 機配管が振動疲労を受ける典型的な配管振動状態を 再現した。まず、ポンプ回転数を調整することによ り配管内圧力脈動周波数を変化させて、配管の振動 状態を変化させた。このようにして、ポンプの圧力 脈動周波数および液柱共振周波数が一致する液柱共 振状態を起こした。さらに, 配管の機械的な固有振 動数を、サポート位置を調整することにより液柱共 振周波数と一致させて、配管を圧力脈動によって振 動させた。

配管系モックアップの全体写真と測定箇所の写真 を図15に示す。モックアップ全体の大きさは、概 ね4.0m×4.5m×1.2mである。ポンプには、3連 の往復動ポンプを使用した。配管材料はSUS304、 口径は試験部が3/4B Sch40、中央の固定部が1B Sch40であり、配管全長は約40mである。配管はポ ンプ出口および固定部配管のエルボ部をUバンド にて固定支持し、他の部位ではUボルトを介してピ ン支持した。Uボルトは移動式とし、サポート位置 を調整することによりモックアップの固有振動数が ポンプの脈動周波数と一致するように変化させた。 振動応力測定は、先述した二つの方法を用いて図 15の黄色線の枠部分に示す箇所で行った。実機配 管での疲労損傷は小口径配管と母管との接合部(付 根部)で多数報告されている。本研究では、エルボ 近傍のサポート取付け部を付根部と想定して(図 15で測定箇所と示した部分),配管の振動応力測定 を行った。同じ位置で従来から使用されている測定 精度が高いと言われているひずみゲージ法による振 動応力測定を行い、提案方法による測定値とひずみ ゲージ法による測定値を比較することで、提案方法 の測定精度検証を行った。



図15 配管系モックアップの概観と振動測定箇所

5.2. 発電所の実機配管での振動測定

発電所の実機配管においても振動応力を測定し, 提案した方法を検証^{(31).(34)}した。測定は標準LED 式非接触振動測定法の測定装置を用いて行った。測 定位置は,ポンプ付近の機械振動や脈動振動の発生 しやすい箇所や制御弁下流のランダム振動が生じや すい箇所とした。具体的には図16と図17に示す給 水ブースタポンプの小口径配管と補助蒸気系の小口 径配管を測定対象に選択した。同時にひずみゲージ による測定も行い,提案した方法により測定した振 動応力と比較を行った。



図16 実機配管の測定箇所 (給水ブースタポンプ系小口径配管)



図17 実機配管の測定箇所(補助蒸気系小口径配管)

6. 測定精度検証結果

6.1. 配管系モックアップでの検証結果

配管系モックアップにおいて,提案した方法によ り測定した振動応力と従来法のひずみゲージを用い て測定した振動応力との比較を図18に示す。小口 径配管の疲労損傷に関する振動応力の許容値は20 ~30MPaであり,それ以下の測定精度であれば実 用上は十分である。振動応力測定装置により測定し た応力は,標準LED式非接触振動測定法および改 良LED式非接触振動測定法により測定した振動応 力ともにいずれも,ひずみゲージ法の応力値と比較 して±4.5MPaの精度^{(25),(27),(28),(31)}であった。この 精度は,許容応力^{(37),(38)}と比較すると一桁小さく, 許容値に含まれる設計係数を考慮すると許容できる 範囲内の十分小さい値である。よって,この誤差分 を考慮して応力評価をすることにより提案した振動 応力測定法は実機測定に十分適用できると考えられ た。少なくとも、測定値が許容値を逸脱する可能性 を判断する配管振動評価の一次診断には十分に使用 できる方法であることは明らかである。したがって、 提案した方法が狭隘部を含めて色々な配管形状の振 動応力測定に利用できることが示された。

なお、図18の二つの提案した方法による測定時間は1回あたり10秒とした結果である。この条件の測定精度は4.5MPaであった。これらの方法では 振動変位を測定して振動応力を算出する過程で測定 信号の平均化処理や統計処理を実施^{(22).(27).(36)}して いることとから、測定時間を長くすることで測定精 度の向上が期待できる。図19は測定時間を変化さ せた場合の測定精度を示す。測定時間を2秒から



図18 提案した方法(標準法と改良法)と従来法(ひず みゲージ法)により測定した振動応力の比較



30秒とすることで,測定精度は10MPaから2.5MPa へ向上⁽³³⁾していることがわかる。標準的な測定時 間と測定精度として10秒で4.5MPaとすれば十分で あろうと考えるが,現場測定での必要な測定精度は 測定時間の運用により調整することを提案する。

6.2. 発電所の実機配管での検証結果

表1に、発電所の実機配管での測定結果を示して いる。実機では振動応力の大きな箇所は少なく、全 体的に応力値の低いところでの比較となった。実機 測定での振動応力測定装置の応力はひずみゲージで の応力と比較して±2.0MPaの範囲内であった。検 証データが少ないが、モックアップ試験での精度と 同程度と推定される⁽³⁴⁾。また、実機での測定作業 において、提案した方法による振動応力測定に要す る時間(装置の設置から測定と測定後の振動応力値 の算定までの全測定工程の時間)は、1回の測定あ たり20秒程度であり、従来のひずみゲージ法を用 いて同じように測定する全測定工程の時間と比べる とはるかに短時間で測定できた。なお、今回は標準 LED式非接触振動測定法による変位計4台使用し た装置で測定を行ったが、図18の二つの方法の測 定精度比較から改良LED式非接触振動測定法に基 づく測定装置でも同様の結果が得られると考えられ る。

これらの結果は,提案した二つの方法が実機配管 の振動疲労診断に活用可能であることを示す。

測定箇所	提案し た手法 (MPa)	ひずみ ゲージ法 (MPa)	測定誤差 (MPa)
給水ブースタポンプ系 小口径配管	4.9	3.3	1.6
補助蒸気系 小口径配管	0.5	0.9	-0.4

表1 実機プラントでの測定結果

7. 開発した測定装置を用いた運用の提案

開発した測定装置を用いた配管振動の非接触測定 は取扱いの簡便さと測定の効率化に長所がある。振 動検知器を配管に設置するという技術を要求する作 業の必要がなく、LED光を測定したい部位に当て るだけで振動測定ができるという簡便さを達成する とともに、1回の測定時間が数十秒という他の振動 測定技術と比較して大幅な測定作業効率化を図った。

ただし、上記の長所を発揮させるために、装置に は測定に必要な測定精度があれば良いと妥協もし た。従来から配管振動測定に使用しているひずみ ゲージ法では、測定精度は約0.2MPaである。それ に対して開発した装置における測定精度は4.5MPa であり、測定精度のみを比較すれば劣る。これは 振動応力許容値が20MPaに対して真の振動応力が 16MPaであっても許容値を逸脱しているという測 定結果を示す可能性を意味する。ひずみゲージ法と 比べてこのような許容値逸脱の判断が明確にできな いグレーゾーンが拡大する。

しかしながら,開発した方法と測定装置の目的は, 現場での配管振動測定と測定結果評価を迅速に行 い,保守作業を効率化することである。開発した測 定装置を用いて振動問題がありそうな配管に対して サーベランスを行い(一次診断),許容値逸脱の可 能性のある配管を抽出して,それのみをひずみゲー ジ法を用いて詳細な測定(二次診断)を実施すれば, 合理的および経済的に配管振動の保守管理を達成で きると考えられる。

8. 結論

非接触変位計を用いた配管振動応力の非接触測定 法を提案した。さらに、LEDを用いた光学式非接 触変位計を使用して提案した方法に基づく振動応力 測定装置を開発した。次に、配管系モックアップお よび実機配管を用いて提案した方法の測定精度検証 を行った。結果、提案した方法による振動応力と従 来法のひずみゲージを用いて測定した振動応力との 差が±4.5MPa程度に収まることが分かった。これ は、配管振動疲労に至る応力に比べ小さく、実用上 問題がないと考えられる精度である。少なくとも配 管振動評価の一次診断には十分に使用できる。また, 実機測定ではひずみゲージを用いた従来法と比べて はるかに短時間で測定作業(装置の設置から振動測 定とその後の振動応力の算定)ができることも確認 した。これらの結果から、提案した方法が狭隘部を 含めて様々な形状の発電所実機配管の振動応力を十 分に測定可能であり、かつ効率的に実施できること を明らかにした。

開発した非接触測定法と測定装置では,測定精度 は従来から使用しているひずみゲージ法の測定精度 に比べ劣るが,測定作業性や測定効率性が大幅に向 上した。この特徴を踏まえて,開発した測定装置に よる振動する配管をサーベランスして一次診断を行 い,抽出された許容値逸脱の可能性のある配管に対 してのみひずみゲージ法などで詳細測定をするとい う配管振動の保守管理運用法を提案した。

9. おわりに

本稿で述べた非接触測定法と測定装置の開発で は、標準LED式非接触振動測定法の開発に野田満 靖研究員(現関西電力)が取り組み、辻峰史研究員 (現関西電力)が改良LED式非接触振動測定法の開 発を担当した。また、高橋常夫主任研究員(現川崎 重工業)の多大な貢献があった。研究開始当初は非 接触で配管振動の振動応力を測定することは不可能 だと言われていた技術を実現し実用化まで発展でき たことは彼らの貢献によるところが大きく、ここに 記して謝意を表する。

なお、この研究成果は平成27年3月に機械工業 に著しい功績がある技術開発に贈られる日本機械学 会北陸信越支部賞(技術賞)を受賞した(図20)⁽³⁹⁾。



図20 日本機械学会北陸信越支部賞(技術賞)受賞

参考文献

- Bush, S.H., "Statistics of Pressure Vessel and Piping Failures," Journal of Pressure Vessel Technology, Vol.110 (1988), pp.225–233.
- (2) Gamble, R.M. and Tagart, S.W.J., "A Method to Assign Failure Rates for Piping Reliability Assessments," Proceedings of ASME Pressure Vessels and Piping Conference, San

Diego, CA., PVP-Vol.215 (1991), pp.3-12.

- (3) Bush, S.H., "Failure Mechanisms in Nuclear Power Plant Piping Systems," Journal of Pressure Vessel Technology, Vo.114 (1992), pp.389-395.
- (4) Gosselin, S.R. and Fleming, K.N., "Evaluation of Pipe Failure Potential via Degradation Mechanism Assessment," Proceedings of 5th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE 5), ICONE-2641 (1997).
- (5) Mitman, J., "Revised Risk-Informed Inservice Inspection Evaluation Procedure," EPRI TR-112657 Rev.B-A Final Report (1999).
- (6) Park, J.S. and Choi, Y.H., "Application of Piping Failure Database to Nuclear Safety Issues in Korea," International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.90-91 (2012), pp.56-60
- (7) 藤木隆夫, "国内原子力発電所の振動に関する 不具合事象の傾向分析," INSS Journal, Vol.18 (2011), pp.275-279.
- (8) Bauernfeind, V., Bioem, Th., Pache, W. and Diederich, H.J., "Vibration Monitoring of the Primary Piping System During the Hot Functional Tests of the Mulheim-Karlich PWR," Nuclear Engineering and Design, Vol.133 (1992), pp.17-21.
- (9) Hofstotter, P., "In-Service Measurements on Piping Systems and Components in Nuclear Power Plants," Nuclear Engineering and Design, Vol.147 (1994), pp.369–374.
- (10) Tanaka, T., Suzuki, S., Nekomoto, Y. and Tanaka, M., "The Development of a Diagnostic and Monitoring System for Vibrating Pipe Branches," Nuclear Engineering and Design, Vol.143, No.3 (1994), pp.455-461.
- (11) Kunze, U. and Bechtold, B., "New Generation of Monitoring Systems with On-Line Diagnostics," Progress in Nuclear Energy, Vol.29, No.3/4 (1995), pp. 215-227.
- (12) Chitnis, V.T., Kumar, S., and Sen, D., "Optical Fiber Sensor for Vibration Amplitude Measurement," Journal of Lightwave Technology, Vol. 7, No. 4 (1989), pp. 687-691.

- (13) Ovren, C., Adolfsson, M., and Hok, B, "Fiber-Optic Systems for Temperature and Vibration Measurements in Industrial Applications," Optics and Lasers in Engineering, Vol. 5 (1984), pp. 155-172.
- (14) Garcia, Y.R., Corres, J.M., and Goicoechea, J., "Vibration Detection Using Optical Fiber Sensors," Journal of Sensors, Vol. 2010 (2010), pp. 1–12.
- (15) 猫本善続,田中将憲,西村護達,松本健次,大 島榮次,"非接触センサーを用いた高サイクル 疲労診断システムの開発,"日本機械学会論 文集C編, Vol. 70, No. 695 (2004), pp. 2095-2102.
- (16) Noda, M., Suzuki, M., Maekawa, A., Sasaki, T., Suyama, T., and Fujita, K., "Methods of Evaluating Vibration-Induced Stress of Small-Bore Piping," Proceedings of ASME Pressure Vessels and Piping Conference, Vancouver, BC, Canada, PVP2006-ICPVT-11-93198 (2006).
- (17) 野田満靖,前川晃,鈴木道明,新谷真功,"レー ザー変位計を用いた非接触型変位計を用い た小口径配管の振動応力計測方法の開発-誤 差の検討と板梁を用いた振動試験による適 用性の検討-," INSS Journal, Vol.14 (2007), pp.126-135.
- (18) Noda, M., Maekawa, A., Suzuki, M., and Shintani, M., "Development of Evaluation Method of Vibrational Stress in Piping System Applying Multiple Laser Displacement Sensors," Proceedings of ASME Pressure Vessels and Piping Conference, San Antonio, TX, PVP2007-26453 (2007).
- (19)前川晃,野田満靖,新谷真功,鈴木道明,"レー ザー変位計を用いた振動応力計測方法の開 発,"日本機械学会論文集C編, Vol.78, No.794 (2012), pp.3552-3556.
- (20) Maekawa, A., Noda, M., Shintani, M. and Suzuki, M., "Development of Noncontact Measurement Methods Using Multiple Laser Displacement Sensors for Bending and Torsional Vibration Stresses in Piping Systems," International Journal of Pressure

Vessels and Piping (2015), in Press.

- (21)野田満靖,高橋茂,"非接触型変位計を用いた小口径配管の振動応力測定方法の開発-配管を用いた振動実験による適用性の検討-," INSS Journal, Vol.15 (2008), pp.88-98.
- (22) 野田満靖, "非接触型変位計を用いた小口径配管の振動応力測定方法の開発(第2報)-振動実験および解析的方法による適用性の検討-," INSS Journal, Vol.16 (2009), pp.103-117.
- (23) Maekawa, A. and Noda, M., "Development of Methods to Measure Vibrational Stress of Small-Bore Piping with Multiple Contactless Displacement Sensors," Proceedings of 23rd International Congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM2010), (2010), pp.637-644.
- (24)前川晃,野田満靖,"非接触型変位計を用いた 小口径配管の振動応力評価法,"日本機械学会 論文集C編, Vol.77, No.789 (2010), pp.3025-3035.
- (25) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,野田満靖,"非接触 型変位計を用いた小口径配管の振動応力測定 方法の開発(第3報)-実機適用のための振動 実験-," INSS Journal, Vol.17 (2010), pp.113-121.
- (26) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,"非接触型変位計を 用いた振動応力測定方法の開発,"日本原子力 学会2012年春の年会,G45(2012),p320.
- (27) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,"非接触型変位計 を用いた小口径配管の振動応力測定方法の開 発(第4報)-実機適用に向けた改良-,"INSS Journal, Vol.19 (2012), pp.84-94.
- (28) Tsuji T., Maekawa, A., Takahashi, T., "Development and Validation of a Method to Measure Vibrational Stress of Small-Bore Piping Using Contactless Displacement Sensors," Proceedings of 1st International Conference on Maintenance Science and Technology for Nuclear Power Plants (ICMST-Tokyo 2012), Japan Society of Maintenology, (2012), pp.47-48.
- (29) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,"非接触型変位計 を用いた小口径配管の振動応力評価手法の 開発,"日本原子力学会2013年春の年会,M37

(2013), p591.

- (30) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,"非接触型変位計 を用いた小口径配管の振動応力測定方法の開発(第5報)-分岐配管を用いた振動実験による精度確認-," INSS Journal, Vol.20 (2013), pp.95-108.
- (31) 辻峰史,前川晃,高橋常夫,野田満靖,"配管振動応力の非接触測定法の開発,"火力原子力発 電別冊平成24年度火力原子力発電大会論文集, (2013), pp.163-169.
- (32) Maekawa, A., Tsuji, T., Takahashi, T., and Noda, M., "A Method Using Optical Contactless Displacement Sensors to Measure Vibration Stress of Small-Bore Piping," Journal of Pressure Vessel Technology, Vol.136 (2014), pp. 011202-1-011202-10.
- (33) Maekawa, A., Takahashi, T., Tsuji, T. and Noda, M., "Experimental Validation of Non-Contacting Measurement Method Using LED-Optical Displacement Sensors for Vibration Stress of Small-Bore Piping," Measurement, Vol.71 (2015), pp.1-10.
- (34) Maekawa, A., Takahashi, T., Tsuji, T. and Noda, M., "Noncontact Measurement Method of Vibration Stress Using Optical Displacement Sensors for Piping Systems in Nuclear Power Plants," Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, Vol.1 (2015), pp. 031002-1-031002-10.
- (35) Maekawa, A., Tsuji, T. and Takahashi, T., "Development of a Contactless Measurement Method Using an LED-Optical Displacement Sensor for Vibration Stress of Piping Systems," Proceedings of ASME Pressure Vessels and Piping Conference, PVP2015-45094 (2015).
- (36)前川晃, 辻峰史, 高橋常夫, "LED光学式変位センサーを用いた配管振動の非接触測定法,"日本機械学会機械力学計測制御部門講演会 Dynamics and Design Conference 2015 (D&D2015), 723, (2015).
- (37) Higuchi, M., Nakagawa, A., Hayashi, M., Yamauchi, T., Saito, M., Iida, K., Matsuda, F. and Sato, M., "A Study on Fatigue Strength

Reduction Factor for Small Diameter Socket Welded Pipe Joints," Proceedings of ASME Pressure Vessels and Piping Conference, Montreal, QC, Canada, PVP-Vol. 338 (1996), pp.11–19.

- (38) Higuchi, M., Nakagawa, A., Iida, K., Hayashi, M., Yamauchi, T., Saito, M. Sato, M., "Experimental Study on Fatigue Strength of Small-Diameter Socket-Welded Pipe Joints," Journal of Pressure Vessel Technology, Vol.120 (1998), pp.149-156.
- (39) 日本機械学会北陸信越支部ニューズレター, No.18 (2015). (http://www.jsme.or.jp/hs /05_newsletter/NL-NO.18-2015.pdf)